19日本国特許庁

①特許出願公開

公開特許公報

昭53-143257

⊕Int. Cl.² G 01 B 11/02 識別記号

砂日本分類 106 C 34

庁内整理番号 7707-24

砂公開 昭和53年(1978)12月13日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 7 頁)

②寸法測定法

の特

願 昭53-27147

20出

昭53(1978) 3月9日

優先権主張 ②1978年3月10日③ベルギー国

(BE) @852371

♥1978年3月10日♥ペルギー国

(BE) 49852372

明者 ロバート・アルフレツド・ピル V

ベルギー国4920エムポルグ・ア

ベニユー・デ・ローリエル32

⑪出 願 人 サンドル・ド・ルシエルシエ・

メタリユルジツク

ベルギー国1040ブラツセル・リ

ユ・モント・イエル47

個代 理 人 弁理士 秋山武

1. 苑明の名称

- (1)、動法の対応終に圧延機力ら出てまた形態の を介して前記徒被物に光額を当て、顔定すべ 被浚物によつて反射された光線束を前 袋屋によつて少なくとも1個の受光装置へ導 前記協向被望を異なる器度で回収させ、 対応せべませ歩の1つと順係のある2つの点 る前記寸法をそれ自体は公用の計算方法によ つて求めることを特徴とする寸故郷定供。
- (2)、少なくとも前記2点から反射された先額束 が顔記受光袋道を感受性化する部皮前記場向 歩渡の位置を決定することを特徴とする特別 確余の 近祖郎 1 項に記載の寸法制定法。

(3)、前記破後物によつて反射された光級束を、

ちの1点から来る光線束によつて感受性化さ せられ、他方は前記2点の残りの1点から来 る光編束によつて感要性化させられるように 勝番とする密幹健康の城間乗1項に記述の寸

- (4)、前記発光装置の触むよび受光装置の値を問 許賴求の遂照第1項に記載の方法。
- 純光遊髪の辿および受光後間の値を含む前記 避とする特許概念の戦闘第1項に記述の寸法
- (6)、1 歯の光凝と1 個のフォトダイオード格子 用いて、発出された光線を可動化する脳向線 彼の角度位置を三角法によつて決定すること

を特徴とする特許額束の範囲第1項に記載の 寸法態定法。

- (7)、検査すべき物体に当て 5 元禄が、できれば 連光検証によって境界を展定され且つ前記被 検動上に集束させられる指向性光線束たとえ ばレーザービームの形をとるととを特徴とす る特許群求の 13 値に記収の寸去過定法。
- (6)、一方の傾向被便が終起被被物の清潔の様々な部分の1つを務引する間に、他方の名向被便が被被物の論認の前配器部分の全体を完全に得引するととを特赦とし、且つ、被執動の職際の前配部部分の論とし、工工反射された光線束が成長者の機器の間に一部分の拼引の間線形型光波量の程度同一の過速線に留せるよう、緑光学変素を相対的に記述するととも特致とする特許的家のは透露1項に配縁の寸法語定法。
- (9)、前記没支勢の点が固い寸法を調定する場合、 発光によっる活光学浸法を詩記護が固の平面 内に位まし、受光がにおいては、提引の中心

神関昭53-143257(2) とをも始わよび解形受光散置の終回戦が相互 に平行になると共に前記形能のファンジの平 面に悪成な1本の直線上に位置する2つの点 において発光面を切り、且つ、前記発光面が 前記補引輪かよび似形受光波度の発回時とか ちなる受光要素によって形成される平面と共 にでまれば45°の角度を形成するととが超ま しいことを特形とする特許耐水の過過路8項 に配載の寸法面定法。

04、軸と軸とが既知の角度を形成する2条の光線束を同時に発出させ、且つ、これらの光線束を、その一方が1つの寸法を設定する2点のうちの1点を照射したとき、他方の光線束が残りの1点を照射するように適定すべき寸法と関係のある動体上の点の方へ導くととを特級とする特許模束の過速第8項に配慮の寸法過症法。

3.発明の併補な説明

本発明は、動体の寸法、特に圧延援から出て 来る影劇のフランジの概を積至する光学的方法

に似する。

物体の寸法、物化形鋼の極断面の寸法を距離 および一級化これらの距離と関連した角度の翻 定を介して調定する光学的方法は種々存在する。 この鍵の方法では、四級および/または並進型 動を行なう少なくとも1個の編向装置の作用の もとに発光幅によって新面を掲引する。

出頭人はすでに、たとえば光朝を彩顔に送り、 受光器を用いて、形偶から反射される光線部分 を検出するという方法を提案している。との方 法では、回転式場内装置からの光線によって複 断面を揺引し、発光軸と受光線の美値を同期化 するととにより、反射される光線束を受光器の 観察場内に維持する。

このような方法によって得られる結果は、を わめて満足すべきものであり、このようにして、 圧延役品の品質のみならず、圧延作業の質も管 環することができた。

しかしながら、とれらの通症の迅速させよび 構成を向上させるには、一方では経済的を選由 から、また包方では検査の有効性という現のから有益であることはいうまでもない製造配が関係を関係を関係している。ののでは、関係を受け、関係を受け、関係を受け、関係を受けるでは、関係を受け、関係を受けるを受けるを受けるとは、関係を受け、関係を受け、関係を受け、関係を受け、関係を受けるとのでは、関係を受けるという。

本発明は、まさに、上記と関係の通定の適度 および構度を向上させるための方法をその対象 とする。

製料を避けるため、本発明においては、寸法をその寸法と関係のある複数の点はは、その数が2つであり、前記寸法の両端を構成する。しかしたがら、2即の点によっても1つの寸法を限定することができ、この場合、第1界に属する任意の1点と第2界に属する任意の1点とのを確認の、測定対象物を支持している面に対する

1 本の機線への投影をもつて前記寸法とすることができる。とればたとえば、形質のフランジ 個の場合がそうであり、この場合、フランジ報 の限定を可能にする2 群の点を、一方ではフランジ上場に位置する鞘点によつて、他方では形 個のウェブ上に位置する鞘点によつて構成する ことができる。

との方法において、少なくとも前記2点が反射した光確束が受光器に到達する都度、偏向装

3

本発明のさらに別な実施製製においては、発 出された光線に可動性を与える偏向疾者の角度 位置を、1個の光裂と1個のフォトゲイオード 格子凝受光器とによって構成される補助数置を 用い、三角法によって決定する。

本発明において、被検物に当てる光線は、遮 光板によつて境界を限定され且つ被検物上で無 束させられる指向性光線束、たとえばレーザー ピームの形をとると有利である。

同じく本発明においては、成小振引放を決定し、一方では排引を前配板小板に従って制御し、 他方では前配板小板を被使物の位置に従って制 御すると有利である。

本発明を明確に理解できるよう、その非拘束 的た例を旅付の第1図および第2図に示す。

第1 図は、その光学能が検査対象である形録 の機断面の平面内に位置するところの1 個のフォトダイオードからなる受光器を具備せる設置 を示す。

2 図は、その光学軸が検査対象である形鋼

仲間昭53—1432573)

本発明の1実施整様においては、対象物によって反射された光線束を、一方は検査すべき寸法と関係のある2点の9501点から来る光線収を受取り他方は前配2点の95他の1点から来る光線束を受取る計2個の受光器に違く。

本婦別の第2の実施類様においては、発光器の動と受光器の動を同一の平面内に記憶する。 ある動体の横断面の寸法を検査する場合、前記 発光器および受光器の動が位置する平面は、前記 記機所面の平面と一般する。

本発明のもう1つの実施想機においては、受 光群として、対象物が反射する光線束に対して 特に感受性度の高い光電子装置を用いると有利 である。

との受光器は、本発明によれば、簡単な光電子接て、且つ、たとえば光電場倍管、なだれダイオード、ショフトキー開盤型PINフォトダイオードであってよい。

ッ の 遺断 頭の 平面内 化位置する と ころの 2 幅の フォトダイオード からなる 受光線 を 尺 埋せる 凌也

を示す。

第1 図において、その復断団、特にフランジ報2を測定しようとする形別1 は、ローラテーブル3 上に位置している。 前配目的の ため、 統体 1 0 に対する点 4 および5 の配徴をご定し、支持体 3 に対する 1 本の景楽上におけるこれらの距離の投影間に存在する整を計算するととにより、フランジ編2 を求めることができる。

本発明においては、数量もが発するレーザービームを用い、このビームの無点を対物センス 8 にかから、この連光板 8 にかから、ことにより、その断面を充分明確にすることにより、そのにこのビームの無点ではなる。レーザーにこので形調1の場所面上に結ばせる。レーザーにこって形調1の場所面上に結ばせる。レーザーにに伝表する概例10と出会り。 競体10か回転する間、この機体によって反射されたレーザ

援引の間、ビームは先す、複新頭の点4 K、次いで点5 K達する。とれらの点の位置は、受光器1 4 Kよつて騒次決定され、とのようにしてフランソ2 の様を知るととができる。

銀体9 の角度位置を決定するには、先源1 6 と活子状フォトダイオード式受光線1 7 とによって複成される補助旋體を用いる。光源1 6 か

ためには、受光器1個の子の場合、現体12が位置4から位置5にゆつくりを行する間に現体10の提引が数回行なわれなければならない。

これに対し、2個の受光器14岁よび15を 用いれば、途体10の得別が1回行なわれる間 に点4および5の位置に関するデータを得るこ とができ、したがつて、例定速度を大きくする ことができる。

さらに、 網引が点 4 から点 5 へ移行するのに 必要な時間の あいだに、 形製が垂直に 等動して しまり 場合がある。 そのよう な場合は、 誤定精 度が 野く なる 危険 がある。 この 元 険 を 極 力 避ける に は、 点 4 の 位 置 決定 から 点 5 の 位 置 決定 まての 時間を で まる だけ 短 縮する 必 要 が ある。 この こと からも、 単一の 掲引 の 間に 表 出 を 行 な える 利 点 、 す な わ ち 受 光 緒 を 2 個 用 い る こと の 科 点 を 強 週 で きる。

本発明の特に有利な改変的においては、発光 はと党光器とを特殊な相対位置において配慮する。 特開照53-143257(4) 5 発出された光は、対勢レンズ18によって東京され、意面鏡10と出会つた袋受光群17に選する。 こうして、三角法により、健体10の角度位置を特殊に知ることができる。

第2回の番号1 ないし1 4 は、第1回において同じ背号を付した同じ要素を表わす。第2回にはさらに、第2のフォトダイオードを替号15 によって示してある。

勝引の間、レーザービー上は限次、点4 および点5 に適し、点4 の位置は受光器1 4 によって、また点5 の位置は受光器1 5 によつて検出される。

第2四に示す補助設置16,17および18 6、第1回のと同じ役割、すまわち頭体10の 角度位置を決定するという役割を有する。

との第2個に示す、2個の受光線を有する設置は、第1個に示す泛光縣1個の子の波型にないいくつかの別点を有する。

現体12は、競体10よりもゆつくり回転し、 その祖条、点4および5に関するデータを符る

この改変例によれば、偏向複響が後登対象物の 機郎の様々な部分の1つを揺引するのにかかる時間の間に、他の偏向装置は、対象物の機形の前記器部分の全体を発金に掲引する。また各九学要素は、対象物の精節のほ々な部分の1つによって転送されるビームがその部分の揺引の間線形受光器のほぼ同じ接座機に留まるような相対位置に記載する。

との改変例の第1の実践はほかいては、物体の抵断面の寸法を測定する場合、発光のための光学要素は、前配機新面の平面内に位置しており、受光調においては、揺引ぬと縁が受光器の旋回軸とは平行であり、且つ、形割のフランンの平面に直角な直線上に位置する2つの点において発光面を切る。

発光面が得別的と線形受光器の旋回始とから なる受光要素によつて形成される平面と共に形成する角度が45°であれば、冷に有利である。

前記改変例の第2の実施線像においては、それらの輸同士が脱却の角度をなす2条のビーム

を同時に発出させ、且つ、とれら2条のビームの一方が1つの寸法を限定する2点の一方に避するとも他方のビームが他方の点に避するように、認定すべき寸法と調整のある対象物の点の方へ両ビームを導く。

前記改変例のもう1つの実施財保においては、 対象物の領解の、認定すべき寸法を限定する点 を含む機々な部分の各々について最小解引激を 決定し、一方では割引を各最小域の境界に従っ て制御し、他方では前記最小域を対象物の位置 に従って副過する。

さらに別の実施感像においては、最小得引娘 をそれらが相互に関接するように決定する。

対象物がその通常位置から越れ易い場合は、 1個の受光器と1個の偏向装置とによって構成 される補助装置を用いることにより、三角法に よって対象物の位置を決定する。

本発明における補助受光器は、その上に対象 物の調が歯のはが形成される格子上に配置した フォトダイオードであるのが有利であり、この り 特別限53-143257(5) 場合、対象物の機能は限明される低分の機能がイオードに対応する。

発出される光線は、遮光板によつて境界を設定し、対物レンズを用いてその寸法を倒定しようとする物体上に焦点を合わせた指向性光線攻、たとえばレーザービームの形をとることが設ま

対象物上へのとれらのビームの集束は、選定 すべき寸法を限定する点を含む対象物の場所の 群部分が遠くなるに従って変化し得る組織にお いてだわる。

級付の第3回は、本発明の抑拘束的な例を示すものであり、この回は、 延減のフランジ 編をレーザービームで適定する場合に対応する。

との前5回において、そのフタンン関2を調定しようとする形解1は、支持体5上に立理している。フタンジ幅2は、上頭の一点4と形脈1のウェブ上に位置する一点5とによつて優定される。との場合、基準点に対する点4および5の距離の支持体5に対する1本の金額上への

投影がわかれば、とれらの投影の選を求めると とによつてフランジ傷2を知ることができる。

成体10がフランジの上端をゆつくり得引している間、観体11はこれと同じ帯域を迅速に 揚引する。受光要素11,12,15,14,15は、対記フランジの上端によつて反射されたビームがフォトダイオード番子14,15の ほぼ同一の場所に到遊し、こうして、他の方法

の場合よりもダイオード17が強く輝やくよう 化配置されている。とれは、格子14,15の ダイオードが通常は短形であり、との矩形の長 辺が始14,15m対して垂直であることから 可能になる。

ビームは、フランジ上頭を掃引した後、ウエブの成5を含む部分を掲引する。点4の場合と同じく、点5を含むウェブ部分によって反射されたビームは、フォトダイオード格子14,15のほぼ同一の場所に達し、かくして、ダイオード16を他の方法の場合よりも強く質やかせる。ダイオード16および17、ならびに競体10および11の位置を知ることにより、三角法によってフランジ幅2を決定することができる。

本発明において、譲形受光盛とは、1つの寸 法たとえば長さが他の寸法たとえば囁と比較し て大きい受光器を指す。

4. 図節の簡単な説明

第1回は後光対象である形質の頂角面を含む 平面内に光学機が位置する場合において受光器 が1個のフォトダイオードであるときの実施が 様をあらわした部分版画立画図、第2回は第1 図と同様の場合において受光感が2個のフォト ダイオードであるときの第1回と同様の部分所 面立面図、第3回は形側のフランツ幅をレーザ ーピームで週記する場合の実施成様をあらわし

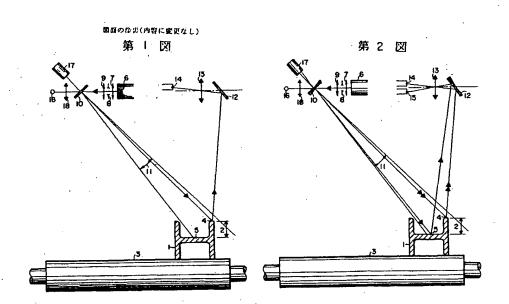
とれらの図れおいて、

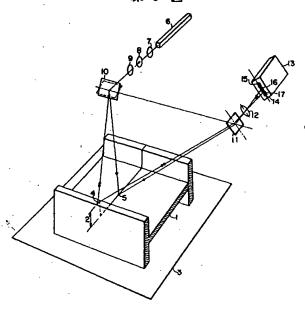
1 …形倒、2 …フランジ幅、3 …支持体、4 … 一点、5 …一点、6 …レーザー飛光線、7 …対 動レンズ、8 …温光板。

> 特許出滅人 サントル・ド・ルシェルシェ・メ タリュルジック

代 班 人 弁理士 教 山







只 梯正《内容

53, 5, 12

木願の正式図面第1回ないし第3回も補正 (27.

特許庁長官 熊冷姜二

4年曆昭 53-27147

2. 发明

寸法测定法

氏名(名称) サルド・レシエルシェ・メタリエルジック

年100 東京都千代田区永田町 2 丁目 10 着 2 号 東京ビジネスレジデンス(電底581-1286~8)

(発送日) 昭和

6. 補正の対象

6

-337-